

超微粒子を対象としたミスト・クリーニング法の開発

| | |
|-------|---|
| メタデータ | 言語: jpn 出版者: 公開日: 2023-04-20 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: Hayashi, Yujiro メールアドレス: 所属: |
| URL | https://doi.org/10.24517/00068686 |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



超微粒子を対象としたミスト・クリーニング法の開発

Research Project

All



Project/Area Number

X00120----585081

Research Category

Grant-in-Aid for Developmental Scientific Research

Allocation Type

Single-year Grants

Research Field

Thermal engineering

Research Institution

Kanazawa University

Principal Investigator

林 勇二郎 金沢大学, 工学部, 助教授

Project Period (FY)

1980 - 1981

Project Status

Completed (Fiscal Year 1981)

Budget Amount *help

¥5,000,000 (Direct Cost: ¥5,000,000)

Fiscal Year 1981: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)

Fiscal Year 1980: ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)

URL: <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-X00120----585081/>

Published: 1987-03-30 Modified: 2016-04-21